

## "Outils du Lean Manufacturing" (USMC5J)



### Données de cadrage

Années universitaires concernées : **de 2022-2023 à 2023-2024**

Nombre d'inscriptions : **77**

Nombre de questionnaires validés : **15**

Taux de réponse : **19%**

Moyenne d'âge à l'inscription : **22 ans**

Part de femmes à l'inscription : **6%** (N = 77)

Part d'actifs en emploi à l'inscription : **100%** (N = 77)

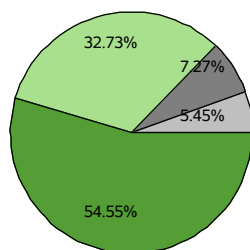
Nombre de Centres Cnam en Régions : **4**

Attention : le nombre de réponses varie, la réponse aux questions n'a pas de caractère obligatoire ou est multiple.

### Globalement êtes-vous satisfait(e) de l'enseignement ?

Cet indicateur est une moyenne de quatre questions sur le programme, les supports, l'animation et l'utilité.

Nombre de réponses : 14



■ Tout à fait satisfait(e)    ■ Plutôt satisfait(e)  
■ Plutôt pas satisfait(e)    ■ Pas du tout satisfait(e)

Sources : Enquêtes appréciation - Traitement Observatoire.

### "Quelle était votre principale attente vis-à-vis de cet enseignement suivi ?"

Nombre de réponses : 13

1 - Actualiser des connaissances/compétences

2 - Valider une certification/un parcours

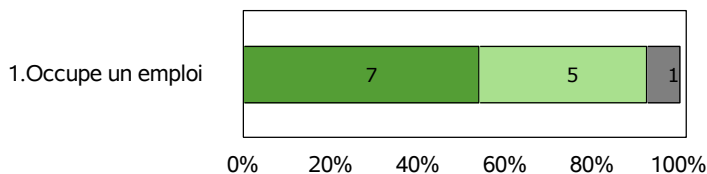
3 - Curiosité personnelle



Sources : Enquêtes appréciation - Traitement Observatoire.

### Selon la situation professionnelle à l'inscription, "le contenu de cet enseignement vous sera-t-il utile ?"

Nombre de réponses : 13



■ Tout à fait utile    ■ Plutôt utile  
■ Plutôt pas utile    ■ Pas du tout utile

Sources : Enquêtes appréciation - Traitement Observatoire.

### "Comment estimez-vous votre charge de travail personnel sur cet enseignement ?"

Nombre de réponses : 12

Description	Nombre de réponses
1 - cela m'a demandé beaucoup de temps de travail personnel	0
2 - cela m'a demandé plus de temps de travail que je pensais	1
3 - cela a correspondu au temps de travail que je pensais	8
4 - cela m'a demandé moins de temps de travail que je pensais	1
5 - cela ne m'a demandé aucun temps de travail personnel	1
6 - Je ne sais pas répondre à la question	1

Sources : Enquêtes appréciation - Traitement Observatoire.